DEVELOPMENT OF HIGH POWER VACUUM CIRCULATOR

Atsushi Miura ^{#,A)}, Shigetsugu Tsuruoka^{A)}, Kibatsu Shinohara^{A)} Tsutomu Taniuchi^{B)}, Shinsuke Suzuki^{B)}, Hirofumi Hanaki^{B)}

^{A)} Nihon Koshuha Co. Ltd

Nakayama-chou 1119, Midori-ku, Yokohama-City, Kanagawa, Japan, 226-0011

^{B)} Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-8)

Kouto 1-1-1, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, JAPAN, 679-5198

Abstract

We have developed high power vacuum circulator for useful exchanging from pressure type (SF6) waveguide to vacuum type component. Measured amount of out-gas from ferrite surface are only 34 times by one of stainless steel. New brazing method between metal and ferrite was developed and thermal conductivity at the connection part is 9.3 times compare with filled amicon. High power tests of resonance type isolator and phase shifter were performed. No discharge was occurred at input power level of 45MW and vacuum level was reached at 5×10^{-6} Pa for short aging time.

真空大電力サーキュレーターの開発

1. はじめに

SF6 等を使用した加圧型の立体回路はコストが安価なメリットがある反面、放電後のメンテナンスや 位相の安定度の問題があり真空導波管への変更を検 討する場合がある。しかしながら真空仕様のサー キュレーターは存在せず、これが変更の障害となる ことが多い。サーキュレーターに使用されるフェラ イトはこれまで超高真空部品として使用された実績 が無く、全く未開の部品である。このため本稿では、

 大電力サーキュレーターで使用される特殊な フェライトの真空中でのアウトガス評価、

2) フェライトと金属の真空接合方法の開発、

3) 単向管とフェライト移相器の大電力試験、 を行ったので報告する。

2. フェライトの真空中でのアウトガス量 測定

フェライトの真空中でのアウトガス量を真空放置 法で測定した。

SUS 製のステンレスチャンバー(内表面積 0.28 m²、体積 8.3×10⁻³ m³)の内部を真空引き後、 バルブ封止する。試料(フェライト)の有無による 真空度の速度変化から試料のアウトガス量を測定す る。試料の大きさは Φ 50 mm、厚さ 3.5 mmの円柱 である。試料は両端面鏡面研磨したもの、しないも のについて準備した。またフェライトの温度も変化 させ、夫々のアウトガス量を測定した。

真空はイオンポンプで 10^{-5} Pa 台まで排気しその 後バルブ封止後 10^{-3} Pa 台に達するまでの時間(一時間弱程度)を測定した。測定結果を表1に示す。 表1:フェライトのアウトガス量測定結果

	単位面積当たりのアウ トガス量 [Pa・m/sec]
真空チャンバー	4.1×10 ⁻⁹
フェライト (常温)	1.4×10^{-7}
フェライト(97℃)	7.6×10^{-7}
フェライト(97℃ 17h ベーキング後)	4.9×10 ⁻⁷

フェライトの単位面積当たりのアウトガス量は SUS の 34 倍程度であるが、表面積が小さいため問 題にはならないことが分かった。また 97℃で 17 時 間ベーキング後のアウトガス量は 65%まで減少し、 ベーキングの効果があることがわかった。鏡面研磨 によるアウトガスの減少効果は観測できなかった。

3. フェライトと金属の真空接合方法

3.1 フェライトのメタライズ

フェライトのメタライズ法としてメッキ法、ス パッタ法、爆着法、溶射法、DBC 法等がある。こ れらは低電力用サーキュレーターで使用されるスピ ネル型フェライトでは既に実用化されている。

我々はメッキ法、スパッタ法、爆着法について評 価を行ったが、従来の方法もしくは改善策ではメタ ライズできなかった。

DBC 法では薄膜接合が可能であったが時間的な 問題でまだ評価が進んでいない。

フェライトと金属の真空接合方法と熱 伝導率の改善

フェライトのメタライズが不要な活性ロー材によ る真空ロー付けも試みた。熱応力歪を最小限にする 工夫を各種行ったが、厚さと垂直方向に簡単に碧開 することが分かり接合できなかった。

我々の用途ではフェライトに大きな力が掛からな いため新接合法として下記の方法を採用した(特許 出願中)。フェライト端を金属で押し付け、その金 属と接合先の金属を真空ハンダ付けするものである。 金属とフェライトの間にも真空ハンダを設置し隙間 を無くすことで熱伝導も改善される。

この結果接合は成功した。この接合部の真空中で の相対熱伝導率を測定した結果を表 2 に示す。アミ コン(Stycast 910-50-1)に比較して 9.3 倍もの熱伝 導の向上が得られた。これは真空以外のサーキュ レーターでも応用できることを意味する(特許出願 中)。

表 2: 相対熱伝導度測定結果

充填材	相対熱伝導度(充填材 アミコンを1とする)
アミコン (Stycast 910-50-1)	1
真空ハンダ	9.3

*アミコンの熱伝導 カタログ値 1.4 [W/m・K]

単向管とフェライト移相器の大電力試 験

4.1 単向管の大電力試験

サーキュレーターは強磁場中に導波管を設置す る構造である。しかしながら強磁場中に設置され る真空導波管コンポーネントは殆ど無い。強磁場 下で起こる新たなマルチパクタ現象が懸念された。 そこで低電力仕様の安価なサーキュレーターとし て共鳴型単向管を製作し大電力試験を行った。

図 1、写真 1 に夫々単向管の構造図、外観を示 す。フェライトは接合温度が低い真空ハンダ付け のため、導波管との接合はフランジによるネジ止 め方式とした。表 3 に低電力試験結果を示す。

図 2、写真 2 に夫々大電力試験のセットアップ、 外観を示す。

順方向と逆方向は単向管を逆向きに設置して 夫々行った。繰り返しは 10Hz で、パルス幅 0.7 μ sec と 2.5 μ sec で夫々透過電力を増していった。







写真1 単向管外観(中央に見える覗き窓は放 射温度計測定用 窓材質 BaF₂)

表3: 単向管低電力試験結果

At 2856MHz	順方向	逆方向
VSWR	1.04	1.04
挿入損失	0.22dB	
アイソレーション	—	8.88dB





写真2 大電力試験 外観

エージングの様子はセラミック等の場合と酷似 しており、数 MW 以下で多くのアウトガスを放 出し、それ以上では比較的順調に電力増加できた。

図 3 にパルス幅 2.5 µ sec、繰り返し 10Hz で透 過電力を増加していった時のアイソレーションと 挿入損失を示す。

順方向の測定では最大 45MW まで電力投入し たが、問題となる放電や放電痕は観測されなかっ た。

逆方向ではフェライトの温度上昇が 10 度になるところまで測定した。逆方向での測定の結果、 アイソレーションは電力上昇と共に減少することがわかった。パルス内でのフェライトの発熱も原因として考えられるので、パルス幅を 0.15 μ sec に下げてみたが傾向は全く同じであった。この現象は高周波磁界により共鳴点がずれていくことによると考えられる。この結果共鳴型の単向管は安価であるが MW 級では使用が困難であることも分かった。



図3 単向管大電力試験結果(パルス幅 2.5 µ sec, 繰り返し 10Hz)

4.2 フェライト移相器の大電力試験

次に移相型サーキュレーターや大電力移相器に 応用可能なフェライト移相器としての評価を行っ た。単向管は磁石を増設することにより移相器と しての動作をさせることができる。 移相器の低電力試験結果を表4に、大電力試験 結果を図4に示す。フェライトの共鳴点で使用せ ず、RFをフェライトで吸収させなければ各特性 の電力依存性は無く実用に問題無いことが分かっ た。

表4:フェライト移相器低電力試験結果

At 2856MHz	順方向	逆方向
VSWR	1.07	1.04
挿入損失	0.04dB	0.07dB
移相量	6.86deg	0deg



大電力試験の詳細は本研究会発表(THPS044) を御参照下さい^[1]。

4. 今後

今後は Y 型サーキュレーターの大電力試験、kW 級での真空単向管の最終評価を行う予定である。

5. 謝辞

フェライトのメタライズ評価として、下記御関係 者にご協力を頂きましたので、謝意を申し上げます。

スパッタ法	千葉工業大学	坂本	幸弘先生
爆着法	旭化成株式会社	土様	
DBC 法	オリエントマ	イクロ	ウェーブ株
	式会社様		

参考文献

[1] T. Taniuchi, et al., "真空仕様 S バンド単向管及びサー キュレーターの大電力試験", Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Himeji, Aug. 4-6, 2010